

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
委員総会議事次第

日 時 2022年3月3日（木） 13:00 ～ 13:25
場 所 Web会議

1. 議 題
1. 委員動静・幹事構成について
 2. 2021年度予算収支報告案と2022年度予算案について
 3. 第8回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウムについて
 4. 2022年度のDRIPについて
 5. 委員会の継続状況に関して
 6. その他

配付資料 1. 第9期委員名簿
2. 令和3年度決算、令和4年度予算報告

今年度予定

【定例研究会】

- (1) 第 175 回 「Si 系先端デバイスを支える加工・評価技術」 2022 年 3 月 3 日
世話人：*泉妻，佐俣，小椋
- (2) 未定

【国際シンポジウム】

第 8 回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウム(<http://gakushin145.kir.jp/hawaii2020/>)
The 8th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials (2022)
開催日：2022年11月7日-11月9日
場所：岡山、リモートハイブリッド開催
実行委員会委員長 末岡 浩治

【国際シンポジウム】

19th International Conference on Defects-Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors (DRIP XIX)
開催日：2022 年 8 月 28 日-9 月 1 日
場所：横浜
実行委員会委員長：土田秀一，関口隆史

第 145 委員会の HP : <https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>